# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-181483

(43) Date of publication of application: 08.08.1987

(51)Int.Cl.

H01S 3/18

(21)Application number : 61-022143

(71)Applicant: PORITORONIKUSU:KK

(22)Date of filing:

05.02.1986

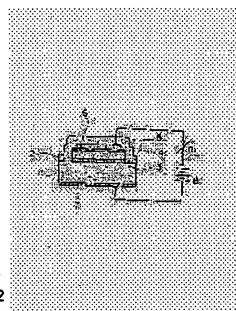
(72)Inventor: MUROKI MASAHISA

## (54) LASER ELEMENT

## (57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an excellent quality laser light possessing extremely high coherence, making a heteroepitaxial layer, a phosphor layer and a substrate constitute a crystal layer whose lattice constants are mutually matched.

CONSTITUTION: A Ca0.42Mg0.58S super thin film single crystal 3 is formed by epitaxial growth on the surface of an N-Si single crystal wafer 1. Next, on this super thin film, a ZnS:TbF3 film 2 containing TbF3 of about 0.45mol% is formed by electron beam deposition. After a Ca0.42Mg0.58S single crystal super thin film 4 is successively formed on a zinc sulfide film (active layer) 2 by epitaxial growth, an ITO film 5 and a Ta2O5 elementprotection film 6 are laminated, and a resistive electrode



7 is formed on the back surface of the substrate 1. The refractive index of the active layer is higher by about 6%, so that an emitted light from the ZnS:TbF3 layer 2 reciprocates between super thin film mirrors 3 and 4, and is amplified to oscillator a laser light.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection]

### 网日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# @ 公開特許公報(A) 昭62-181483

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和62年(1987)8月8日

H D1 S 3/18

7377-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

の発明の名称 レーザー案子

到特· 顧 昭61-22143

**金出 顧 昭61(1986)2月5日** 

砂発 明 者 室 木 改 久 金沢市つつじが丘109番地 の出 照 人 株式会社 ポリトロニ 金沢市つつじが丘109番地

クス

砂代 理 人 弁理士 秋本 正実

m m m

1. 発明の名称

2. 特許請求の範囲

1. 活性脂が希土嬰兄妻または過移金属元素を付 活した蛍光体層であり、鉄層にしきい値以上の 直送高電界を印加するととによって数層伝導帯 に住入された電子が加速され、上記者士類元楽 または過移金銭元素より成る発光中心を衝突励 超する唯堪発光素子にかいて、前配蛍光体層母 休が Ca , Mg , Sr , Zn かよび C4 より成る周期律 表第Ⅱ族元素から遺んだ少なくとも1額の元業 とS、S。より成る周期律表第VI 炭元素から選ん だ少なくとも1種の元素との間で形成される E - VI 廃化合物群から選択した I 化合物の単結晶 層であり、敵蛍光体層の前配直旋高遠界印加方 '向の両面せたは負電振倜の面に上記周期律表第 は族元素群に含まれる元素を構成元素とする化 合物単語品層で前配活性層とは異なる風底をも つ始堂をヘテロエピタキシャル積層してかり、

かつはヘテロエピタキシャル層かよび前記留光 体層かよびとれら複数層の基板となる単語品度 が相互に格子定数を整合した結晶層であること を特数とし、前配ヘテロエピタキシャル層 直立方向に直旋電界を印加するための電極層。 球盤と前配蛍光体層の発光中心から放出された 電場発光に対する1対の光共振器とを具備した レーデー電子。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は其性電磁発光現象を利用したレーデー 素子に調するものである。

(従来技術)

レーデー(LASER)は物質内に形成された連移可能な二つの単位間で電子密度に逆転分布が生じた時、故単位間エネルゲーに相当する故長の先を共鳴吸収させると「上」単位から「下」単位への電子避移に誘づく飼護故出が生ずるという現象を利用したもので、誘導放出光を先共振器内で増幅させるととによって得られる。とのようなプロセ

スを低て放出されるレーデー元は、 きわめてコヒーレントですぐれた性質をもっている。 すなわち、放長、位相、振動面のそろった可干少性のかなくのほんであり、放きや散乱で得まるととが少なくり トロニクス放棄といわれる通信、情報処理、 加工、制御、 計研、 エネルヤー転写、 アィスアレイ、 生化学、 受像、 核融合など数多くの部門で中心的機能素子(ヤー・アパイス)として活用されてかり、 今世紀末から米世紀へかけて人類に大きな福音をもたらすものと期待されている。

現在レーデーは固体レーデー、ガスレーデー、 液体レーデーをよび半導体レーデーの四種類が実 用化されている。このうち、固体レーデー、ガス レーデーをよび液体レーデーは媒体中に 0.1 ~数 モルリ分散させた発光中心原子(又は分子)の電 子単位間遺移を利用するために、指向性、単色性 にすぐれ発掘皮及が安定したレーデー尤が得られ るが、反面励起するために 1 KV以上の高電圧や強 い刺食粒子級(光中電子級)を必要とするので姿

これに対して英国ハル大学のチョンタ(Zhong) 氏とフライアント (Bryant)氏が1981年ソリッド ・ステート・コミニュケーション店( 8elid -State Communication ) 第39 巻 907 頁で発設の可 能性を指摘した電場発光レーサーは、希主類元素 Nd を発光中心として含む ZaS 蛍光体層移譲にい ~10° V/m の高気外を印加してホットエレクトロ ンを生成し、Netイオンを衝突の起して誘起され る光を2枚の上下電極板間で共振させて増幅しょ うとする新規をレーセーである。故覚楊先光レー アーは前記固体レーデーヤガスレーデーなどと同 様に、生光体母体中に分散させた内殻遊移形元素 の電子単位間道移を利用するため、きわめて町干 身性の高いすぐれた品位のレーマー尤が得られる と期待され、また殆光中心を遺鳥に選ぶことによ って短放長領域(森や青)の発掘も可能である。 更に、敵電福発力レーデーは全国体化小型経費レ ープーであり、本質的に低電力駆動ができまた半 導体レーザー並に長寿命化や面発光も期待される。 したがって、上比した現行レーナーの問題点が反

世が大型化し高価格である。さた短寿命で出力色 和がある(ガスレーナー、弦体レーナー)、違い は高速応答性に欠ける(固体レーザー)などの欠し 点をもっている。一方、半導体レーザーは知袋合 を顧方向に偏倚した時住入される少数キャリアの ペンド間再結合の結果放出される光を利用してか り、メブルヘテロ接合構造の採用によって質位隊 **盤で少数キャリア拡散を妨け高密度化するととに** よって容易に逆転分布を得るととができる。した がって低低圧駆動ができ全間体化できるため小説 軽量。長寿命という士でれた特長の他、数 GHs 主 で直接変調できるという利点をもつが、反面キャ リアのペンド間連移を利用するため、発光連移に エネルギー分布をもち単色性や指向性が劣るとか 発掘モード、発掘放長の制御が難しいという欠点 をもつ。また、半導体レーサーは直接遷移形皿-V 族化合物のpa接合を利用するため、材料の選択 からくる制約があり可視短波長領域( 650 sm 以 下)のレーナー光を得ることはきわめて困難であ

とんどすべて解消されると考えられ、実用上きわ めて有用と期待される。

しかし、チョング氏とブライアント氏もレーギー 一発設が確認できなかったように、レーデーを実現するには単位間の逆転分布だけでは不充分であり、内部損失に打勝つだけの高い量子効率(電気 一元変換効率)と尤数乱や吸収の原因となる。 一元変換効率を放出や吸収の原因となる。 た変換効率を放出をなが、 のでは、 のでは、

#### 〔 発明が解決しよりとする問題点〕

本発明は上記した包袖発光レーデー実現に際しての問題点を解決するために、材料かよび最子構造に呼味を加えた結果到達したものであり、本発明によって電極発光レーデーの基本的問題点は解析した。本発明のレーデー素子構成の強度点は、

(I) 高い電光変換効率と高い配起密度(高発光中心密度または高効起用電子密度)を得るための活性 耐材料(蛍光体母体材料)の過定。(I) 欠陥の発生 を低力仰えるための煮子機成材料(活性層、ヘテロ接合層かよび基板)相互間の格子定数整合、と活性層、ヘテロ接合層間密増結合材料の通定(共通 構成元素の採用)、側低性層、ヘテロ接合層材料 の光共振器構成観点からの過定(光超折率の大小 を考慮した過定)にある。

#### (問題点を解決するための手段)

本発明では、活性層が着土銀元業または遷移の協元素を付活した蛍光体層であり数層にしまり組以上の直流を印加するととに、北部 を開発しまれた電子が加速され、上記 や生子が加速されたは運移会議元素より成る発光を配金を開発しませる。Mg、Sr、Za から選出を設めています。Mg、Sr、Za から選出を設めていませる。Mg、Sr、Za から選出を設めていませる。Mg、Sr、Za から選出を設めていませる。Mg、Sr、Za から選出を表していませる。Mg、Sr、Za から選出を表していませる。Mg、Sr、Za から選んだ少なくとも1種の元素との間で形成を

活性層とし、格子整合した硫セレン化亜鉛系へテロエピタキシャル層を築合したホットエレクトロン住入発光領域(活性層)/光ガイド領域(ヘテロエピタキシャル層)分離型レーデーネ子。(3) アルカリ土類領セレン化物強尤体を活性層とし、格子整合したアルカリ土編集化物へテロエピタキシャル以及層を接合したホットエレクトロン注入超面発尤レーデー名子等を実現することができる。(集成例)

以下本発明を実施外により詳細に収明する。

(その1)第1回化突角例を示す。 530 ℃に加熱したリンドープ。 抵抗率 10° 2 0 cm の n - S1 単約品 ウェファー1 の (100) 面上に電子ピーム流溜法を用いて厚み約 100 A のアンドープ硬化マグネンウム超薄膜単結晶 3 をエピタキシャル 放 最 2 せた。 鉄田郡譲の組成は予め額合製造した流溶 カーゲットの組成とほぼ何じで Co one Mg and 8で もった。 X 総 別定によると 格子定数 は 約 5.418 A で もり、 飲む n-81 単約品 ウェファーとの 格子不整合は 0.2 % 役 度 で ちった。 次に、 該 田 辞 原上に 三

#### (作用及び応用)

本鋭射の電場発光レーデーを用いれば、(1)確セレン化亜鉛系蛍光体を活性層とし、格子整合したアルカリ土類硬化物系へテロエピタキシャル層を接合したホットエレクトロン注入形面発光レーデー水子。(2)アルカリ土類硬セレン化物系型光体を

弗化ナルピクム (TbFs)を約 0.45 mod 5 含有する確 化亚铂 (ZnS) 单铂品版 ( ZnS: TbP。版 ) 2 を 280°A の厚みに電子ピーム蒸焙した。 2a8 は高効率の電 **場発光用蛍光体母体材料として知られ、また励起** 用電子密度も比較的高い。鉄硫化亜鉛膜はと斡配 硫化マグネシウムカルシウム超群膜3との格子整。 合はまわめてよく、格子不整は 0.01 が程度にとど まる。引統自電子ピーム慈治法により放復化亜鉛 鎖(活性層)2上に厚さ約100 人の前記アンドー プ Canas Mgass 8単結品超薄膜 4 をエピタヤシャル 成長させた。以上の硫化物薄膜被磨は阿一真空袋 世内で基板を530℃に加熱しつつ連続的に行たう。 しかる後、基板量度を200℃に下げ同じ真空袋費 内で Cacus Mans S 単結品超得度 4 上に厚さ 3000 A のインリウムス太酸化物 (ITO)展5を単規させる。 マスク森療法を用いると面積は10×10 mg K限定す ることが出来る。蚊 LTO 展 5 は多趋品である。得 られた多層構造結晶を真空装置外に取出し、前配 ITO 履 5 に海線をとりつけた後、上記多層堆段膜 全体を辿りようにして厚さ 5000A の Teg Og 常子保

選顧 6 モスパッタリングする。 単に81 基板 1 の基面に抵抗性電低 7、 導線を取りつければレーザー素子が出来上る。 傷跡延續 8 を接続した食業子師面が第1 凶となる。

的記述製刷化 ITO旗 5 が負, SI 基板 1 が正に傷 **脅されるように直旋は圧を印加し、電圧を上昇し** ていくと組得譲るかよび4K印加される世界がし さい値(約2×10 V/cm )を越えると超線膜 (か ら ZaS: TbP。活性間 2 の伝導帯へホットエレクト ロンがトンネル住入され、活性層 2 内の To<sup>2+</sup> イォ ンを衝突励起後、超薄膜3をトンネリングして m - SI 基板 1 へ提出するため 0.1 mA/d 以上の直旋管 液が流れる。さて ITO 賞5 と 芸板電板1 の間に印 加されている電圧が約19 V に達すると、 ITO酸 S 下面のZaS:TbP。活住層2から緑色光が遊起し、 Cant Mg ata S 膜 4 → [TO 膜 5 → TatO, 膜 6 を透透 して外部に放出されはじめる。この時 ZoS: TbP。 活性層 2 に印加されている世界強度は約 6×10 V/a である。引税を電価間電圧を増していくと、緑色 先強度は次郎に増加する。発光スペクトルは第2°

択しているので、上部電低 ITO展 5 の面積 10 × 10 ■\*全面にわたって面発紙が得られる。

本実的例におけるZaS:TbP, 活性層ZをTbP。 0.45 mod # 付活厚み 2800A の ZaSa. Se a4 : TbP, 膜 に、また厚み約 100 A のアンドープ Coace Magnes S 超郡展3,4を厚み約100 Aのアンドープ Cages. Mga.ar S超薄膜K変更する以外は上記と全く同じK して第1個化示した菓子を形成した。 との始果活 性層(発光層)2の抵抗率が約2桁低下し、世場 発光しきい値以上の電界強度(約 5 × 10° V/a 以 上)を活性層でに印加した時発光強度を対電圧▼ **歯部においてしの立上りが急収になり比較的低い** 年界強度でレーザー発掘に至るという利点がある。 これはTb<sup>11</sup> 発光中心を励起する電子密度の増大化 よるものである。 ZoSa. Sec.: ThP. 活性暦 2 を用 いた場合、ZaS : ThP』活性指を用いた場合より約 3 V 低い似圧(29 V 以上)て Tb<sup>34</sup> イオン 438 am 放 による世母発力レーザーが醍醐された。

( その 2 ) 衝突励起発光は蛍光体解母体伝導帯を走行するホットエレクトロンが、格子置換して

図に示す如くで<sup>3†</sup> イオンの D. 単位から P. 血か への返移に基づく 540 nm 帝を中心に、 ¹D, → ¹P. & 移による 417 cm 帯, \*D。→\*P。 選移による 488 cm 帯。 \*D, → \*P, 過谷による438 mの存という三つの母ピ ークを有する。印加電界強度を増すにつれて 'D。 → 'P, 遊移による 417 am帯かよび 'D, → 'P, 遊移 K よる 438 mm 帯の強度が相対的に強くなる。 特化 438 am 帝強度の増加が着しく発光色は背色に変化 していく。電話間低圧が32 V以上で 438 mm 畝化よ る電場発光レーザーが観測され強力なコヒーレン ト光が放出される(第1回)。この場合、相対す る1対の先共振器はZaS:TbPa活性層をを挟みに んだ2枚の平行かつ平滑な単結品超得膜3, 4 が 構成する。すなわち、Ze8 : TbP。括性層(発亢層) 2 の光超折率は 2.37 であり、 Coast Massa S 超薄膜 (ミラー)3、4の光風折率は2.20であって活性 層の屈折率は約5 多高いため、ZaS: TbPs層 2 か らの放出光は超輝膜ミラー3, 4 間を往復じて増 低されレーザー発扱に至る。本実施例では2mS : TbP。活性層2の膜厚を3次回折光の発振条件に選

付活されている発光中心に衝突して運動エネルヤ - の一部を付与し、このエネルヤーが位置エネル イーに変換されて発光中心を励起した結果生じた ものである。したがって、蛍光体層母体に付活さ れる上記元光中心密度が高い程衡央の起確率仕場 大し高い励起密度が得られる。前実施例で用いた 蛍光体層母体は Za8 と Za8a,a Sea,a てあり、付括さ れた発光中心 Te<sup>2+</sup> イオンは Za 格子点を置換してい る。しかるに Tb<sup>3+</sup>のイオン半径が 0.92 A であるの K対し、Za\*\*のイオン半色は 0.74 Aであって To\*\* の母体への高量度付活は困難である。一般に登場 **発力レーデーに用いられる令土領イオンのイオン** 半径は1A前後であって、2m化合物母体への高濃 壁付活は非常に難しい。ナモわち前紀蓮俗化合物 母体は導覚性が比較的大きいためにホットエレク トロン密度は比較的高くするととができ、電子電 逆密度をあげることによって高い助起密度を得る ととは可能であるが、発光中心密度が低いため内 奇仗子効率が低下するという問題がある。そとで 本実施例にかいては、イオン半径の大きを潜イオ

ンを構成元素とする対光体母体として、高い観光 変換効率が報告されており、かつ半導体性を有す るアルカリ土類金属硬化物を選んで電場発光レー ザーを構成した。

'Sbアープ抵抗率 0.01 Q cm , 厚さ 250 Am O Co 単 店品クェファーの (100) 西を港板 I とし、その袋 面に厚さ 3000A の SIO, 膜 9 を被ぼし、尤リソアラ フィと化学エッテングの技術を用いてGo茜板1K 窮4凶(a) 代示す如く、職のpm, 保さ1 pm の群をも うける。との後で、芸板1をスペッタリング袋屋 (複数枚ターゲット付)に充項し、 550 ℃に加熱 された盆基板 1 上にせづ厚さ約 100 Aのアンドー プ Cagu Srau Fi 組建膜単結晶 3 をエピタ中シャル 成長させ、次いてこの上ド厚さ 3000A の 8m 3 mm/ 乡付活 Capaty Mant S 単粒品層 2 を連設的にエピタ 中シャル成長させる。更に助 Canas Mgnay S: Sm 層 2 上に連続的にアンドープ Zn Sao, Soo.m 単語品層 (厚さ 3000A ) 4 をエピタキジャル成長させた。 盖板 l'と超様度 3 シよび后性層 2 。ヘテ'ロ接合層 4 は互いにほぼ完全に格子豊合されてかり、不恭

学エッチングで残りの増積領域を除去する。光共振等領域(長さ 250 mm)のAL展 5 かよびGe 遊板 1 の裏面抵抗性電板 7 のそれぞれに場影を取りつければ、第 4 図(e)のレーザー象子が出来上る。該象子を金属製ヒートシング(図示せず)に取付け、前配導製剤にAL電極膜 5 が正、抵抗性電極 7 が負になる向きに可変直接傾停電車を接続する。

合は 0.1 多以下である。 Ca+ のイオン半径は 1.06 A. Mg\* のイオン半世は 0.65 A. Sm\* のイオン半 後は 1.15 Aであるため付活刻の Se⁴イオンは活生 層母体の Ca<sup>14</sup> イオン格子点のみを関携して 10 me4 14程だまで均一に付活される。 とのようにして連 使スペッタリングで待られた3層は、芸板1の牌 の位置で講形状を保つので、いわゆるセルファラ イン機構により基板 1 構造上領域に偏 20 mmの金属 アルミニウム旗 5 を 3000Aの厚みに形成する。 C れをあ 4 図 (b) に示した。 基板 1 の英面に Au-Ni-Sa 合金から成る抵抗性電視 7 を設けた後ドライ エッテングの技術を用いて試料設面例より前配牌 に直交する方向に Ge 盖板 1 K 達する桑さの切込み を入れ、互い化平行な一対の光共振器(共振器及 250四)を形成する。 すなわち切込みは第4回(1) の紙面に垂直た方向に 250年間隔で2本行なり。 ドライエッチングの一粒であるイオンミリング化 よって形成された切込み面は平滑で充分光反射面 の役割を果す。次に飲光共扱而を含むストライプ レーザー領域全面をホトレジスト原で保護し、化

(その3)Teドーブ、キャリア級度~1018 cm<sup>-1</sup>。 即分的 200 mm の n-InP 単結品ウェファー(100)面 を基板 1 とし、多数枚ターケットを有する交換ス ペッタリング装置内に装填し、装板速度 520 ℃で 基板 1 上に先づアンドープ SrP 超神風(厚み約100 A)3 をエピタキシャル成長させ、引続き酸超郡 以 3 上に Ca<sup>3+</sup> を 0.15 mm 4 多付活した Ca<sub>4+</sub> Sr<sub>2-4</sub> S虫 犬体用(活性油) 2 を 3600 A の厚さにエピタキシャル 成長させ、放 蛍光体 B 2 上に連続的に厚み約 100 Aのアンドープ SrP。超球膜 4 をエピタキシャル成長させた。次K 芸板園取を 200 でK低下させ、数 SrP。超薄膜 4 の上に通引導電膜 ITO 多結品相 3 ( 呼さ 3000 A ) を取録した。 InP 基板 1 , SrP。 超 課 展 3 , 4 、 シよび Ceal Sra。 S估性層 2 はそれぞれほ 尺格子整合されてかり、不整合は 0.1 が程度である。 InP 基板 1 の 裏面に抵抗性電板 7 として Au-Si 合金を蒸増して 300 でで 熱処理した。 しかる 疑 以 4 を 10 × 10 ㎡ の 大きさ K へき 開 する。 InP の へき 開 が生 する。 透明 導電膜 5 シよび 抵抗性電 で K 導部を接続し、 抵抗性 電 7 の 面以外を厚 さ 的 5000 Aの A4.0。 保理膜 10 で 被 便 すると、 第 5 図 に示した 電 場 先 レー デー 未 子 が 出 来 上 る。

政衆子の導視制に『TO殿』が負、紙杖性電視7が正になる向きに直流可変偏衡電源を接続し、電圧を上昇していくと、しきい値電圧23 V以上でホットエレクトロンが SrPe 超薄膜 4 をトンネリングして活性層 2 に住入されての結果最色電場発光が『TO 膜 5 ≯ 2 び A440。保護膜 10 を通して外部に放

以外の材料、寸法を全く同じにして第5回の果子を作った場合、厚さ3600Aの Ce Sa。Se L. : Ce を用いると発転しまい値電圧が38 V に低下した。

① 和土類元素や避移金属元素の選子単位関連移を利用した発元であるため、発揮帝城幅 A Eが 10<sup>8</sup> Bs 程度、指向性 AB が 10<sup>-2</sup> タジアン以下と狭く、半球体レーデー( A E = 10<sup>11</sup> ~ 10<sup>12</sup> Bs, AB = 10<sup>-1</sup> タジアン) 出される。発光スペクトルは 510 am 化主ビーク.

570 am 化 国ビークを有し、それぞれ Co<sup>2+</sup> イオンの

「T<sub>2</sub> → \*P<sub>3</sub> シ L び \*T<sub>3</sub> → \*P<sub>3</sub> 通移 化 対応 している。
印加 電圧が上昇するにつれて最色光強度は強くを
り、41 V の時 \*T<sub>3</sub> → \*F<sub>3</sub> の 通移 に基づく 510 am 般がレーデー発掘する。 低性 編 2 の 風折本 ( 2 、
13 ) がその上下西面に配 促された格子整合 へテロエピタキシャル 届 3。 4 の 風折率 ( 1.44 ) より大きく、 また低性 暦 2 の 段厚 が 510 am 般の 3 次回 折 カンテック 反射条件 を 消足 しているため Co<sup>2+</sup> イオン 510 am 般はヘテロ 殺合 暦 3 シ L び 4 を 1 対の 大共振者として増幅され、 10 × 10 m<sup>2</sup>の 平面 領域でレーデー発掘する。

なか、本実的例にかける活性層 2 の組成を Ceals Stals S: Ceから格子定数の役ぼ等しい Ca Sals Sealy : Ce (0.15 mel 5) に切換えると光照析率が 2.13から 2.23とやや大きくなり、また集削帯幅が10 多以上小さくなるため活性層の光閉じ込め率。 等電率が向上し、 Ceals Stals S: Ce を用いた場合よりも低い増予毎圧でレーデー発掘する。活性層 2

よりはるかに可干砂性が高く、 また付活剤の選定 によって可視領域全体を網盤する発光が可能である。

② 許配信性層とヘテロエピタキシャル層の材料組合せを選択することによって、光組折率の大小を利用してディスプレイや感光などに有用な面発光型レーザー(信性層の組折率大、ヘテロエピタキシャル層は共振器を構成)かよび光過信、レーザーディスク、レーデープリンターに利用な増固発光型組ピームレーデー(ヘテロエピタキシャル層の超折率大、ヘテロエピタキシャル層が充サイト層を構成)の両方を組立てることができる。

②信性機材料にイオン半径の大きなアルカリ土類 金属のセレン化物を過足することも出来、との場合は発光中心の均一高級度付活が可能になり内部 量子効率の向上がはかられる。

というすぐれた利点をもっている。

#### 4. 図面の簡単な説明

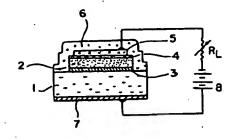
第1回、第4回シェび第5回は本発明のそれぞれ別の1契稿例を示す図であり、第2回シェび第

## 特開昭62-181483(7)

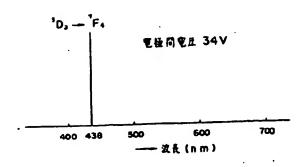
3 図は本発明の電場発光兼子からの発光スペクトルを示す図である。

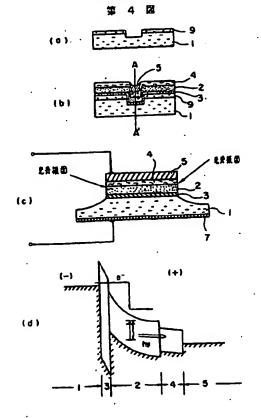
図において1 は若板単結晶、2 は発光中心を含む蛍光体層(活性層)、3 は若板倒へテロエピタキシャル層、4 は表面電板倒へテロエピタキシャル層、5 は表面電低、7 は基板抵抗性電極、8 は直流偏衡電像である。

特許出版人 株式会社 ポリトロニクス 代理 人 弁理士 秋 本 正 実 第 1 図



第 3 図





### 第 5 図

